

ZJAZD I

Godziny	01 października 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9		URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (3/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		
11 ¹⁵ - 12		ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (2/10) s. 519
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD II

Godziny	07 - 08 października 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (4/10) s. 519	PODSTAWY FOTONIKI I W (3/36) s. 140
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (2/14) s. 519	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (6/10) s. 140
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (4/20) s.	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (3/24) s. 206
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD III

Godziny	14 - 15 października 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (8/10) s. 140	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (6/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (4/8) s. 250	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (10/10) s. 140 koniec
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		PODSTAWY FOTONIKI I W (6/36) s. 140
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (4/14) s. 140	

WYDZIAŁ MECHATRONIKI**semestr VII rok akad. 2017/2018**

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

GRUPA: Z44 - specjalność : URZĄDZENIA MECHATRONICZNE**ZJAZD IV**

Godziny	21 - 22 października 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ – 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (9/36) s. 519	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (2/25) s. 146
9 ¹⁵ – 10		
10 ¹⁵ – 11		ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (8/8) s. 250 koniec
11 ¹⁵ – 12		
12 ¹⁵ – 13		
13 ¹⁵ – 14	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (8/20) s.	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (6/24) s. 206
14 ¹⁵ – 15		
15 ¹⁵ – 16		
16 ¹⁵ – 17		

ZJAZD V

Godziny	28 - 29 października 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (9/25) s. 603	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (8/14) s. 519
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		PODSTAWY FOTONIKI I W (12/36) s. 519
11 ¹⁵ - 12	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (12/20) s.	
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (4/25) s. 519	
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD VI

Godziny	04 - 05 listopada 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (9/24) s. 206	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (12/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (16/20) s.
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15	PODSTAWY FOTONIKI I W (15/36) s. 206	
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD VII

Godziny	12 listopada 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9		PODSTAWY FOTONIKI I W (18/36) s. 519
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (10/14) s. 206
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (4/8) s.
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD VIII

Godziny	18 - 19 listopada 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (15/25) s. 603	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (8/25) s. 146
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (6/18) s.
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (12/24) s. 206	
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		
	PODSTAWY FOTONIKI I W (21/36) s. 519	

ZJAZD IX

Godziny	25 - 26 listopada 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (15/24) s. 206	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (18/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (10/25) s. 146
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (12/14) s. 206	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (2/12) s. 146
13 ¹⁵ - 14	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (6/8) s.	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (2/12) s. 146
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD X

Godziny	02 - 03 grudnia 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (12/25) s. 146	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (3/12) s. 206
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	PODSTAWY FOTONIKI I W (24/36) s. 146	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (20/20) s. koniec
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (14/14) s. 146 koniec	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (8/8) s. koniec	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XI

Godziny	09 - 10 grudnia 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (18/24) s. 206	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (21/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		
11 ¹⁵ - 12	PODSTAWY FOTONIKI I W (27/36) s. 146	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (12/18) s.
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (15/25) s. 146	
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XII

Godziny	16 - 17 grudnia 2017 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (30/36) s. 146	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (6/12) s. 146
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		
11 ¹⁵ - 12	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (17/25) s. 146	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (6/12) s. 146
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (4/12) s. 146	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (6/12) s. 146
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (4/12) s. 146	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XIII

Godziny	13 - 14 stycznia 2018 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasik W (21/24) s. 146	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (23/25) s. 603
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (8/12) s. 146
11 ¹⁵ - 12	PODSTAWY FOTONIKI I W (33/36) s. 146 koniec	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (8/12) s. 146
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (19/25) s. 146
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XIV

Godziny	20 - 21 stycznia 2018 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (21/25) s. 146	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (25/25) s. 603 koniec
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (10/12) s. 146	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (23/25) s. 146
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (10/12) s. 146	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (12/12) s. 146 koniec
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	PODSTAWY FOTONIKI I W (36/36) s. 146 koniec	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XV

Godziny	27 - 28 stycznia 2018 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasik W (24/24) s. 206 koniec	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (25/25) s. 146 koniec
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (18/18) koniec s.
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (12/12) s. 206 koniec	
15 ¹⁵ - 16		

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA:

- 27.01. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
- 03-04 lutego 2018 r. – sesja egzaminacyjna I – termin
- 10-11 lutego 2018 r. – sesja egzaminacyjna II – termin